PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

05-022639

(43) Date of publication of application: 29.01.1993

(51)Int.CI.

H04N 5/225

G06F 15/64 H04N 5/232

(21)Application number: 03-175437

(71)Applicant: OMRON CORP

(22)Date of filing:

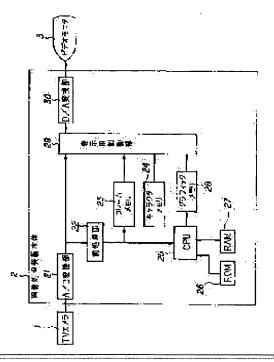
16.07.1991

(72)Inventor: KAMEI TAKASHI

(54) IMAGE PROCESSOR

(57)Abstract:

PURPOSE: To perform the control of the camera focusing and strop-down operations, etc., with no time/labor required and to obtain the highly accurate images with an image processor. CONSTITUTION: A CPU 25 inputs the image data which are received from a TV camera 1 via an A/D conversion part 21 and a full processing part 22 and calculates a line bright crossing partly a subject image shown on a video monitor 3. At the same time, the CPU 25 calculates the difference between the maximum and minimum levels of the density (gradation value) of the line bright, the sum total of the absolute density differential value of the line bright, and the line bright feature value like the maximum density differential value, etc., and then sends these calculation results to a graphic memory 28. The memory 28 sends the line bright and the line bright feature value to a display control part 29. A display control part 29 shows the line bright and its feature value received from the memory 28 on the monitor 3 together with the gradation image of a subject received from a frame memory 23.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 19.02.1998 [Date of sending the examiner's decision of rejection] 05.02.2001

Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number] 3201531 [Date of registration] 22.06.2001 [Number of appeal against examiner's decision of 2001-03317

rejection

[Date of requesting appeal against examiner's decision of 06.03.2001 rejection

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

FΙ

(11)特許出願公開番号

特開平5-22639

(43)公開日 平成5年(1993)1月29日

技術表示箇所

(51)Int.Cl.⁵

識別記号 庁内整理番号

A 9187-5C

H 0 4 N 5/225 G 0 6 F 15/64

3 2 5 H 8840-5L

H 0 4 N 5/232

Z 9187-5C

審査請求 未請求 請求項の数1(全 6 頁)

(21)出願番号

特願平3-175437

(22)出願日

平成3年(1991)7月16日

(71)出願人 000002945

オムロン株式会社

京都府京都市右京区花園土堂町10番地

(72) 発明者 亀井 隆

京都市右京区花園土堂町10番地 オムロン

株式会社内

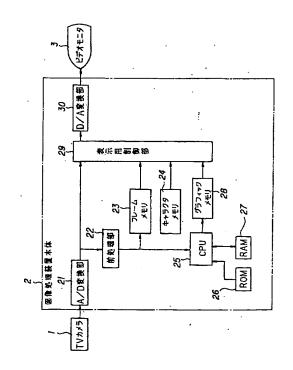
(74)代理人 弁理士 和田 成則

(54) 【発明の名称 】 画像処理装置

(57)【要約】

【目的】画像処理装置において、カメラのピントや絞り 等の調整を手間をかけずに行え、しかも画像を高精度に する。

【構成】CPU25がA/D変換部21、全処理部22を介したTVカメラ1からの画像データを入力し、ビデオモニタ3に表示された対象物の画像の一部を横切るラインブライトを演算すると共に、そのラインブライトにおける濃度(階調値)の最大値と最小値との差や、ラインブライトにおける濃度微分値の絶対値総和、濃度微分値の最大値等のラインブライト特徴値を演算してグラフィックメモリ28に送る。グラフィックメモリ28はそのラインブライトおよびラインブライト特徴値を表示用制御部29に送る。表示用制御部29は、グラフィックメモリ28からのラインブライトおよびラインブライトの特徴値を、フレームメモリ23からの対象物の濃淡画像と共にビデオモニタ3に表示する。



20

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】対象物を撮像し画像データを出力するカメ ラと、このカメラからの画像データにより上記対象物の 画像を表示装置に表示する画像処理装置において、

上記カメラからの画像データを基に、上記対象物の画像 の一部を横切るラインブライトを演算するラインブライ ト演算手段と、

上記ラインブライト演算手段により演算されたラインブ ライトを上記対象物の画像と共に上記表示装置に表示す るラインブライト表示手段と、

を具備することを特徴とする画像処理装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、対象物を撮像し、その 対象物の画像を表示装置に表示可能な画像処理装置に関 する。

[0002]

【従来の技術】カメラ等により対象物を撮像し、その画 像を表示装置に表示する従来の画像処理装置では、精度 の高い画像を得るために、オペレータが表示装置の画面 上に表示された濃淡画像もしくは2値化画像を観察しな がら、カメラのピント調整を行ったり、あるいは絞りの 調整を行っている。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかし、このような従 来の画像処理装置にあっては、カメラのピントや絞り等 の調整をオペレータが画像を観察しながら行うという人 間の感覚に頼っていたため、手間がかかると共に、機械 式のように高精度な調整が困難であるという問題があ

【0004】そこで、本発明は上記問題に着目してなさ れたもので、カメラのピントや絞り等の調整が手間をか けずに行え、しかも高精度な画像を得ることができる画 像処理装置を提供することを目的とする。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明では、上記目的を 達成するため、対象物を撮像し画像データを出力するカ メラと、このカメラからの画像データにより上記対象物 の画像を表示装置に表示する画像処理装置において、上 記カメラからの画像データを基に、上記対象物の画像の 40 するためのアプリケーションプログラムが格納されたメ 一部を横切るラインブライトを演算するラインブライト 演算手段と、上記ラインブライト演算手段により演算さ れたラインブライトを上記対象物の画像と共に上記表示 装置に表示するラインブライト表示手段とを具備すると とを特徴とする。

[0006]

【作用】上記構成では、カメラが対象物を撮像して画像 データを出力し、ラインブライト演算手段がそのカメラ からの画像データを基に上記対象物の画像の一部を横切 るラインブライトを演算し、ラインブライト表示手段が 50 そのラインブライトを対象物画像と共に表示装置に表示 するため、そのラインブライトがオペレータによるカメ ラのピントや絞り等の調整の際に参考になる。

[0007]

【実施例】以下、本発明に係る画像処理装置の一実施例 を図面に基づいて説明する。図1はこの画像処理装置の システム構成を示しており、本装置は、CCD等により 対象物を撮像して画像データを出力する TV カメラ1 と、TVカメラ1からの画像データを入力し後述する各 10 種画像処理を行う画像処理装置本体2と、TVカメラ1 からの画像の他に、画像処理装置本体2内で処理・生成 されたメッセージやグラフィックデータ等を表示するビ デオモニタ3とから構成されている。図2は図1で説明 した画像処理装置本体2の詳細構成をブロック図により 示している。

【0008】この画像処理装置本体2は、TVカメラ1 から出力された画像データをアナログ/ディジタル変換 するA/D変換部21と、A/D変換回路21を介した 画像データをフィルタによるノイズ除去等の前処理を行 って濃淡画像データあるいは2値化画像データの画像デ ータとして出力する前処理部22と、フレームメモリ2 3、キャラクタメモリ24、CPU25、ROM26、 RAM27、グラフィックメモリ28、表示用制御部2 9、表示用制御部29を介して画像データ等をディジタ ル・アナログ変換するD/A変換部30を有している。 【0009】フレームメモリ23は、前処理部22を介 した画像データをビデオモニタ3の表示用に格納するメ モリである。キャラクタメモリ24は、ビデオモニタ3 に表示すべき文字データを予め記憶したメモリである。 30 ROM26は、CPU25を動作するためのシステムプ ログラムが格納されたメモリである。RAM27はCP U25の主記憶装置として機能するもので、CPU25 が前処理部22を介してTVカメラ1から入力する画像 データを基に、対象物の画像の一部を横切る任意のライ ン上でラインブライトを演算する共に、その演算したラ インブライトからラインブライト特徴値、すなわちライ ンブライトの最大値と最小値との差、あるいはラインブ ライトにおける濃度あるいは階調値の微分値の絶対値総 和、さらにその微分値の最大値等を演算するように動作 モリである。なお、ラインブライトとは、ライン上の濃 度あるいは階調値をいう。

【0010】グラフィックメモリ28は、CPU25に より処理されたラインブライトや、上記ラインブライト 特徴値を記憶するメモリである。表示用制御部29は、 フレームメモリ23、キャラクタメモリ24およびシス テムROM26からのグラフィックデータやメッセージ 等の各データを入力して、各データをビデオモニタ3に 表示するように制御を行うもので、ビデオモニタ3の画 面上に対象物の濃淡画像と共に表示している際に、その

画像と共に、あるいはその画像に重ねてラインブライト および上記ラインブライト特徴値を表示する(図3参 照)。

【0011】とのように画像処理装置を構成したため、 画像処理装置本体2では、TVカメラ1から画像データ が入力すれば、A/D変換部21、前処理部22を介し てCPU25に画像データが入力し、CPU25がRA M27に格納されたアプリケーションプログラムを実行 することにより、対象物の画像を横切るラインプライト を演算すると共に、そのラインブライトに基づいて上記 10 の階調値が下がる。 ラインブライト特徴値を演算し、そのラインブライトお よびラインブライト特徴値をグラフィックメモリ28に 送る。

【0012】そして、グラフィックメモリ28から表示 用制御部29にラインブライトおよびラインブライト特 徴値が送られ、表示用制御部29は、ラインブライトお よびラインブライト特徴値と共に、このA/D変換部2 1を介しての画像データや、フレームメモリ23からの 前処理後の濃淡画像データ、キャラクタメモリからの文 デオモニタ3に送り、ビデオモニタ3に対象物の濃淡画 像と共にあるいは重ねて、ラインブライトおよびライン ブライト特徴値を表示させる。

【0013】図3はビデオモニタ3の画面3a上に対象 物aの濃淡画像と共に、ラインブライトおよびラインブ ライト特徴値を表示した場合を示している。との図に示 すように対象物aの一部を横切る破線bのライン上でラ インブライトを作成すると、その結果として画面3a上 の一部のラインブライト表示部cにラインブライトが表 表示される。

【0014】本実施例では、数値表示部dに、ラインブ ライト特徴値としてラインブライト上における最大値と 最小値との差、およびラインブライトにおける濃度の微 分値の絶対値総和や、その濃度微分値の最大値が表示さ れる。

【0015】そして、本装置のオペレータは、このライ ンブライト表示部cと数値表示部dとを観察しながら、 ラインブライトおよびラインブライト特徴値の変化を参 照してカメラのピントや絞り等の調整を行う。

【0016】図4(a), (b)は図3のラインブライ ト表示部cを拡大して示しており、以下にラインブライ トを観察しながらのカメラのピントや絞り調整例を示 す。

【0017】つまり、(a) に示すようにラインブライ トが表示されていた場合、C~Dの部分が対象物のライ ンブライトであり、A~B、E~Fの部分が背景のライ ンブライトである。そして、境界のラインブライトB~ C, D~Eの傾きが、(b) に示すように垂直な線にで きるだけ近づくようにカメラのピントや絞り等の調整す 50 く、垂直でも、斜めの線上でも良い。

る。対象物と背景の境界のラインブライトの傾きが垂直 な線に近づくということは、その境界が明確になるとい うことなので、その傾きが最も垂直に近付いたときがピ ントが合うときである。

【0018】なお、絞りの調整を行ったときのラインブ ライトの変化は次のようである。

絞りが明るいとき・・背景(ラインブライトA~B, E ~F)の階調値が上がる。

絞りが暗いとき · · 対象物 (ラインブライトC~D)

【0019】とのような点を参照にして、背景のライン ブライトA~B、E~Fの階調値が下がり、且つ、対象 物のラインブライトC~Dが上がるようにカメラの絞り を調整する。

【0020】また、数値表示部dにラインブライト特徴 値としてラインブライトにおける最大値と最小値との差 を表示した場合には、できるだけその差が大きくなるよ うにカメラの絞りを調整する。最大値と最小値との差が 大きくなるということは、対象物と背景との間の濃度の 字データを入力・制御してD/A変換部30を介してビ 20 差が大きくなるということなので、その差が最大の時が ピントが合うときである。

> 【0021】また、数値表示部dにラインブライト特徴 値としてラインブライトにおける濃度微分値の絶対値総 和を表示した場合には、その絶対値総和が大きくなるよ うにカメラの絞り等の調整などを行う。このようにすれ は、対象物と背景の境界のラインブライトの傾きが垂直 な線に近づく。

【0022】さらに、数値表示部はにラインブライト特 徴値としてラインブライトにおける濃度微分値の最大値 示される一方、数値表示部 d にラインブライト特徴値が 30 を表示した場合には、その最大値が最も大きくなるよう にカメラの絞り等の調整する。これは、濃度微分値の最 大値の最も大きいときが、対象物と背景の境界部分のラ インブライトの傾きが垂直な線に近づいたときになるか らである。

> 【0023】従って、本実施例によれば、オペレータは ビデオモニタ3の画面上に表示されたラインブライトお よびラインブライト特徴値のいずれか一方、あるいは双 方を観察しながら、上記のようにカメラの絞り等の調整 することにより、カメラのピントや絞り等の調整に手間 40 をかけずに高精度な画像を得ることができる。

【0024】なお、本実施例では、ラインブライトおよ びラインブライト特徴値を対象物の画像と共にビデオモ ニタ3に表示するようにして説明したが、本発明では、 ラインブライトあるいはラインブライト特徴値のどちら か一方を表示するようにしても良い。

【0025】また、本実施例では、ラインブライトを図 3に示すように対象物 a を水平に横切る破線 b 上で演算 しているが、これに限定されることはなく、対象物aの 一部を横切るのであれば、画面に対し水平な線だけでな

5

[0026]

【発明の効果】以上説明したように、本発明では、対象物を撮像した画像データを基にその対象物の画像の一部を横切るラインブライトを演算し、その演算したラインブライトを対象物画像と共に表示するようにしたため、オペレータはそのラインブライトを観察しながらカメラの絞り等の調整すれば、カメラのビントや絞り等の調整に手間がかからずに、高精度な画像を得ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る画像処理装置のシステム構成の一 実施例を示すブロック図。

【図2】画像処理装置本体の詳細の回路構成を示すプロック図。

[図3] ビデオモニタの画面上に対象物の濃淡画像と共 に、ラインブライトおよびラインブライト特徴値を表示* * した場合を示す説明図。

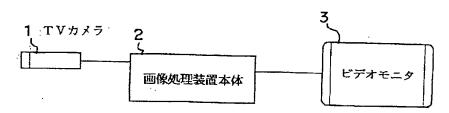
【図4】ラインブライト部を拡大した説明図。

6

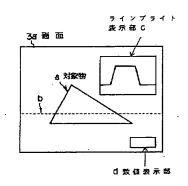
【符号の説明】

- 1 TVカメラ
- 2 画像処理装置本体
- 3 ビデオモニタ (表示装置)
- 21 A/D変換部
- 22 前処理部
- 23 フレームメモリ
- 10 24 キャラクタメモリ
 - 25 CPU (ラインブライト演算手段)
 - 26 ROM
 - 27 RAM
 - 28 グラフィックメモリ
 - 29 表示用制御部 (ラインブライト表示手段)
 - 30 D/A変換部

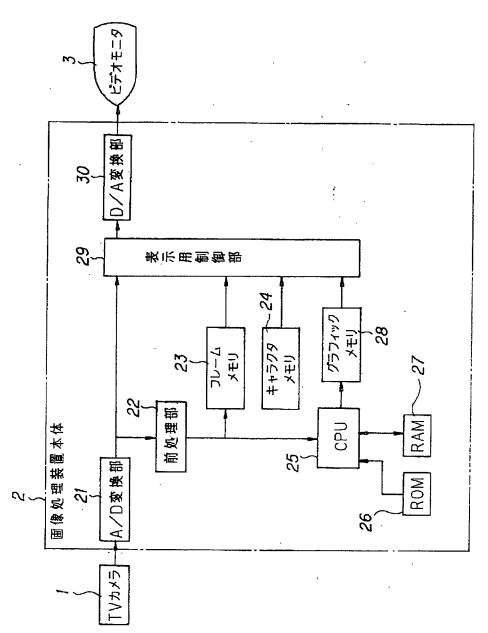
【図1】



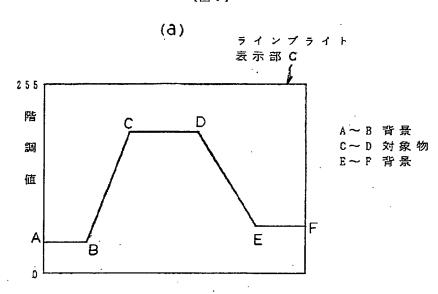
[図3]

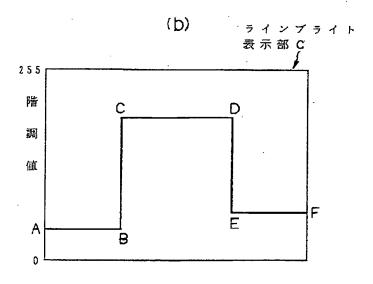


【図2】









PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

57-137082

(43) Date of publication of application: 24.08.1982

(51)Int.CI.

B23K 11/24

(21)Application number: **56-022895**

(71)Applicant: NIPPON KOKAN KK < NKK>

(22)Date of filing:

20.02.1981

(72)Inventor: SANO KAZUO

MIHARA YUTAKA

WATANABE KATSUJIRO

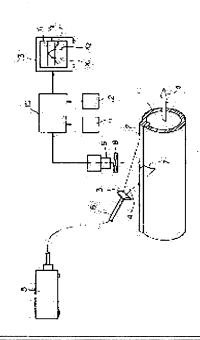
OKAWA TOSHIO SUZUKI KOJI

(54) MEASURING METHOD FOR CROSS-SECTIONAL SHAPE OF WELD ZONE

(57)Abstract:

PURPOSE: To measure the cross-sectional shape of a weld zone accurately and surely without receiving the influence of external light by irradiating slit light of a single wavelength to the weld zone, and receiving an image of the optically cut profile through a narrow band interference filter.

CONSTITUTION: Slit light 4 of a single wavelength is irradiated from a cylindrical lens 3 to the weld beads 2 of an electric welded pipe 1 and the parts around the same. Laser light is supplied from a laser light generator 5 through an optical fiber 6 to a cylindrical lens 3, and is made into slit light 4 which is irradiated to the beads 2 and the parts around the same diagonally to the pipe axis of the pipe 1 and along the circumference of the pipe. The optically cut profile 7 by the slit light 4 produced in the weld zone of the outside surfacd of the pipe 1 passes through a narrow band interference filter 8 and is received in an ITV camera 9, the image receiving signal thereof is fed to a controller 10. The image receiving signal is fed via the controller 10 to a CRT 13, where the image 7' corresponding to the profile 7, that is, the cross-sectional shape of the weld zone is obtained.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁 (JP)

① 特許出願公開

⑫ 公開特許公報(A)

昭57-137082

⑤ Int. Cl.³
B 23 K 11/24

識別記号

庁内整理番号 6570-4E 砂公開 昭和57年(1982)8月24日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

図溶接部の断面形状測定方法

②特 願 昭56-22895

②出 願 昭56(1981) 2 月20日

⑫発 明 者 佐野和夫

東京都文京区湯島4-8-3

四発 明 者 三原豊

東京都杉並区阿佐ケ谷北 3 丁目

4 -- 28

⑫発 明 者 渡辺勝治朗

東京都大田区山王 3 --45--20

⑩発 明 者 大川登志男

横浜市港南区日野町786-1-5

12

⑫発 明 者 鈴木孝司

横浜市磯子区洋光台3-9-30

⑪出 願 人 日本鋼管株式会社

東京都千代田区丸の内1丁目1

番 2 号

⑩代 理 人 弁理士 堤敬太郎 外1名

明 細 書

1. 発明の名称

密接部の断面形状測定方法

2. 特許請求の範囲

密接部に単一波長のスリット光を照射し、ついて前記容接部における前記スリット光により得られた光切断プロフィールを、前記スリット光の皮長を通過中心波長に持つ狭帯域干渉フィルタを通して光学受像装置によつて受像し、前記光学受像装置の受像信号に基づいて前記密接部の断面形状剛定方法。

3. 発明の詳細な説明

との発明は、溶接部の断面形状の測定方法の改 良に関するものである。

溶接部の断面形状、即ち、溶接ピードの形状を

正確に測定するととは、 密接製品製造上、 例えば、電機密接觸管、電機密接形鋼等の製造上において 極めて重要である。

例えば、電 経 密接 鋼管製造に おいては、 溶接 密接 鋼管製造に おいては、 溶 好 い で は、 その 温度 が下 が ら ない う ち に、 管 の 外 溶 さ れる が 、 溶 接 が に お け る メタルフロー、 溶 煮 状 況 等 を 所 定 の せ に し て 良 好 な 製 品 を 得 る た め に 、 溶 接 部 の ピー ド 形 状 を 、 所 定 の 状 態 に 保 つ よ う に 管 理 す る と と が 望ま しい。

で存在というでは、 で存在というでは、 で存在というでは、 で存在というでは、 で存在というでは、 でである。 でである。 ででは、 でででは、 ででは、 でででは、 ででは、 ででは、 でででは、 ででは、 でででは、 ででは、 ででは 断法は、被測定部に光を照射し、その反射光にを でないて光切断プロフィールの ではいて光切断が出ているような場合を ではいてがあるにないの形ではないが、ないでは、 では、光切断ののでは、の形響を では、光切断ののでは、 では、光切断用のスリット光を には、光切断用のスリット光を にないる。 には、光切断用のスリット光を には、光切断用のスリット光を にないる。 には、光切断の にないる。 にない。 にないる。 にない。 にないる。 にないる。 にない。 にないる。 にない。 にない。 にないる。 にないる。 にない。

溶接部に単一波艮のスリント光を照射し、ついて前記溶接部における前記スリット光により得られた光切断プロフィールを、前記スリット光の波長を通過中心波長に持つ狭帯域干渉フィルタを通して光学受像装置によつて受像し、前記光学受像装置の受像信号に基づいて前記溶接部の断面形状を測定する溶接部の断面形状測定方法としたことに特徴を有する。

このように、単一波 長のスリット光を密接部に 照射し、そのスリット光による光切断プロフィー ルを、スリット 光の持つ波長を通過中心帯域に持 つ狭帯域干渉フィルタを通して受像するので、(狭 帯域干渉フィルタにより外部光の殆んどがカット 以下この発明を実施例により図面を参照しながら説明する。

第1 図はこの発明を実施するための、電旋密接 管の外面溶接部断面形状測定裝置の一態様を示す 説明図である。図示されるように板材を管状に成 形し、その突合部を電链溶接することによつて得 られた電鏈密接管1は矢印』の方向に進行し、そ の上部の溶接ピード2が、所定温度を保つている うちに図示しないカッタにより削落される。電経 密接管1の密接ビード2 およびその周辺部分に、 電縫密接管1の直上に設けてあるシリンドリカル レンズ3から単一波長のスリット光4が照射され る。5はレーサ光発生装置であり、ここから例え は、4416Aの波長のHe-Cd レーザ光がオプチ カルファイバ 6 を通してシリンドリカルレンズ 3 に供給され、名リント光4となり、例えば、電槌 溶接管1の管軸に対して10~40°の角度で斜め に、かつ、管周にそつて、電経溶接管1の溶接と ード2 およびその周辺に照射される。

かくして、電経溶接管1の外面溶接部に生じた

され)外部光の影響を最小限に抑えることができ、しから、(溶接ビードの白熱光も、狭帯域干渉フィルタによりその殆んどの放長成分がカットされ)白熱化した溶接ビード(の光)の影響も受けずに、鮮明な光切断プロフィールの画像を得ることができる。なお、CRT 1 3 によつて得られた光切断プロフィールの画像 7′に基づいて(基線 X, X, Y, Y, 交適宜操作しながら)入熱量、スクイズ量等の溶接条件を管理、制御することができる。

以上説明したように、この発明においては、外部光の影響等を受けずに、極めて正確、かつ確実に溶接部の断面形状を測定することができる。

4. 図面の簡単な説明

第1図はこの発明を実施するための電 経 密接管の外面 密接部 断面 形状 測定 装置の一 態様を 示す 説明 図 である。

1 … 電 様 容 接 管 、 2 … 容 接 ピード 、 3 … シリンドリカルレンズ 、 4 … スリット光 、 5 … レーザ 光 発生装置 、 6 … オプチカルファイバ 、 7 … 光切断